

芸術工学研究科 共用機器リスト

機器NO	機器名	型番	メーカー	設置場所	利用料金(注1)		事前講習 受講 (注2)	教職員 立ち会い (注2)	特記事項
					(区分1)	(区分2)			
D001	ジャッキシステム		SHIMADZU SCIENCE	工房棟1階工場1	4,600円/時間	9,200円/時間	○	○	
D002	光学式3次元動作解析システム (モーションキャプチャ)		Inter Reha	芸術工学棟3階 映像スタジオ	2,200円/回	4,400円/回	×	○	
D003	眼球運動測定装置一式	TalkEye II	竹井機器工業	芸術工学棟1階 EWS室	0円	0円	○	○	
D005	高精細3Dプリンタ	Agilista	KEYENCE	芸術工学棟1階 EWSサーバー室	モデル材+サ ポート材(持ち込 み可):約20万 円、 レーザーヘッド: 3900円/回	モデル材+サ ポート材(持ち込 み可):約40 万円、 レーザーヘッド: 7800円/回	○	×	
D006	生体情報関連機器一式	DL-5000	S&ME	芸術工学棟1階 EWS室	15,000円(持込)	30,000円(持込)	×	○	
D007	振動解析システム一式		KEYENCE	①レーザー変位計:芸術 工学棟1階EWS室 ②振動台:工房棟1階工	1,000円/時間	2,000円/時間	○	○	
D008	レーザープロジェクションマッピング装 置	K6RGBS_CM	KVANT	芸術工学棟1階 EWS室	200円/時間	400円/時間	○	○	
D009	光学除振版	HA-2010L(Y)	HERZ	芸術工学棟1階 EWS室	0円	0円	○	○	
D010	スパッタ装置		AILIN VACUUM	工房棟3階 工房2	100円/時間	200円/時間	○	○	

(注1) 利用料金は、利用者の所属する組織・機関により異なります。区分1と区分2はそれぞれ以下の通りです。

区分	組織・機関
1	(1) 本学と包括協定、共用機器に係る覚書等を締結している大学等（民間企業を含む） (2) 本学より称号授与されたベンチャー企業 (3) 名古屋市が設置・運営している研究機関
2	(1) 国公立大学 (2) 公的機関 (3) 本学と共同研究を行っている民間企業

(注2) ○:必要 ×:不要

事前講習、教職員立ち会いが必要な場合、講習受講料、教職員立ち会いにかかる技術支援料をお支払い頂きます。

料金は、いずれも30分あたり2,500円です。